# 日本国特許庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

1999年 9月22日

出 願 番 号 Application Number:

平成11年特許願第269325号

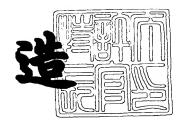
出 顧 人 Applicant (s):

セイコーインスツルメンツ株式会社

2000年 9月 8日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office





# 特平11-269325

【書類名】 特許願

【整理番号】 99000637

【提出日】 平成11年 9月22日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H02N 2/00

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 セイコーインス

ツルメンツ株式会社内

【氏名】 春日 政雄

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 セイコーインス

ツルメンツ株式会社内

【氏名】 飯野 朗弘

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 セイコーインス

ツルメンツ株式会社内

【氏名】 鈴木 誠

【特許出願人】

【識別番号】 000002325

【氏名又は名称】 セイコーインスツルメンツ株式会社

【代表者】 服部 純一

【代理人】

【識別番号】 100096286

【弁理士】

【氏名又は名称】 林 敬之助

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008246

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9003012

【プルーフの要否】 不要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 超音波モータを用いた直動機構およびそれを用いた電子機

器

# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 超音波モータの回転運動を移動体の直進運動に変換する超音波モータを用いた直動機構において、固定支持部材と、前記固定支持部材に固定されるとともに、圧電素子を有する振動体に弾性振動を発生するステータと、前記ステータの弾性振動により摩擦力を介して回転運動に変換されるロータと、前記ステータと前記ロータに適当な加圧力を与える第1の加圧機構と、前記ロータの回転運動を直動運動に変換するための回転直動変換機構と、前記回転直動変換機構により前記ロータの回転運動に伴ない前記固定支持部材との間を直動運動される移動体部とから構成される超音波モータ付き直動機構。

【請求項2】 前記回転直動変換機構は、固定支持部材に固定されたガイド 部材と、前記ロータの円周方向に対して厚みの異なる傾斜部を有するとともにロータと一体になって回転運動される回転体部と、前記回転体部の傾斜部に少なくとも一部分が接する突起部を有するのとともに前記ロータの回転運動にともない前記ガイド部材を案内とすることでロータの厚み方向に直動運動される直動体部と、移動体と直動体部が回転体部に適当な圧力をもって加圧接触されるように配置された第2の加圧機構とから構成されることを特徴とする請求項1記載の超音波モータ付き直動機構。

【請求項3】 前記第2の加圧機構における加圧力が、前記第1の加圧機構における加圧力よりも小さいことを特徴とする請求項1ないし請求項2記載の超音波モータ付き直動機構。

【請求項4】 前記回転体部と前記移動部材とが一体的に構成されていることを特徴とする請求項1ないし請求項3記載の超音波モータ付き直動機構。

【請求項5】 超音波モータの回転運動を移動体の直進運動に変換する超音波モータを用いた直動機構において、固定支持部材と、前記固定支持部材に固定されるとともに、圧電素子を有する振動体に弾性振動を発生するステータと、前記ステータの弾性振動により摩擦力を介して回転運動に変換されるロータと、固

定支持部材に固定されたガイド部材と、前記ロータの円周方向に対して厚みの異なる傾斜部を有するとともにロータと一体になって回転運動される回転体部と、前記回転体部の傾斜部に少なくとも一部分が接する突起部を有するのとともに前記ロータの回転運動にともない前記ガイド部材を案内とすることでロータの厚み方向に直動運動される直動体部と、前記ステータと前記ロータに適当な加圧力を与えるのとともに直動体部が回転体部に適当な圧力をもって加圧接触されるように配置された加圧機構と、前記回転体部と一体的に構成され前記ロータの回転運動に伴ない前記固定支持部材との間を直動運動される移動部材とから構成される超音波モータ付き直動機構。

【請求項6】 前記回転体部は前記直動体部と3点で接触されるようば突起部を有することを特徴とする請求項1ないし請求項5記載の超音波モータ付き直動機構。

【請求項7】 請求項1ないし請求項6記載の超音波モータ付き直動機構を 有し、前記移動部材により負荷部材を駆動することを特徴とする電子機器。

【請求項8】 請求項1ないし請求項6記載の超音波モータ付き直動機構を 有し、前記移動部材により前記固定支持部材との光学的な強度を可変することを 特徴とする電子機器。

【請求項9】 請求項1ないし請求項6記載の超音波モータ付き直動機構を有し、前記移動部材により前記固定支持部材との光学的な距離を可変することを 特徴とする電子機器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は圧電素子を有する振動体でロータを摩擦駆動させる超音波モータを用いた直動機構及びそれを用いた電子機器に係わり、特に回転型の超音波モータを 用い移動部材を直動運動させる微小位置決め機構に関する。

[0002]

【従来の技術】

近年、各種電子機器、とりわけ光学機器、医療機器等において微小な位置決め

が可能でかつ大きな移動範囲の直線的な動きを要求される用途が多くなっている。このような場合、例えば電磁型のモータと送りネジを組み合わせたり、ボイスコイルモータや可動コイルモータを用いたり、圧電素子を用いたアクチュエータが一般に用いられている。

# [0003]

# 【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、電磁型のモータと送りネジを組み合わせた場合、機構が複雑で大型化してしまうとともに送り機構でのバックラッシュにより細かな送り量の制御ができなかった。また、モータとして、保持トルクを有するステッピングモータを用いた場合には、小型化に伴なう角度分解能が粗くなり、細かな送り量の制御ができなかった。また、ボイスコイルモータや可動コイルモータを用いた場合には微小な位置決めが難しいと共に、剛性が低く外部の振動により位置がずれてしまうことがあった。特にボイスコイルモータや可動コイルモータは板ばね等と組み合わせて使用することが多く、この場合更に剛性が低下してしまう。そしてこれら電磁力を使うアクチュエータは電磁ノイズの影響を受け易く、また同時に電磁ノイズを発生する為、磁気ディスク等の記録媒体に影響を与えたり、通信で用いられる電波に影響を与える可能性がある。

## [0004]

圧電素子を用いたアクチュエータを用いた場合、微動制御は可能であるが変位 は小さく粗動はできない。拡大機構を設けると機構が複雑で大きくなってしまう

そして、以上に示したようなモータ、アクチュエータの場合には、特定位置に 停止している場合に、ステッピングモータを用いた場合を除いて常に通電状態に しておく必要があり、大きな電力を消費してしまうため、小型携帯機器などへの 利用には困難をともなっていた。

#### [0005]

そこで本発明では、回転型の超音波モータを用い、微動、粗動が可能な小型な 直動機構を得ることにある。

#### [0006]

# 【課題を解決するための手段】

本発明は回転型の超音波モータと、超音波モータのロータと連動して回転する 回転体部や直動体部等の出力伝達手段により移動部材を直動運動させる超音波モ ータ付き直動機構を実現させるものである。

請求項1記載の発明によれば固定支持部材と、圧電素子を有する振動体に弾性 振動を発生するステータと、ステータの弾性振動により摩擦力を介して回転運動 に変換されるロータと、ステータとロータに適当な加圧力を与える第1の加圧機 構と、ロータの回転運動を直動運動に変換するための回転直動変換機構と、ロー タの回転運動に伴ない直動運動される移動体部を設けたことにより超音波モータ 付き直動機構を実現する。

# [0007]

請求項2記載の発明によれば請求項1記載の回転直動変換機構は、固定支持部材に固定されたガイド部材と、ロータの円周方向に対して厚みの異なる傾斜部を有するとともにロータと一体になって回転運動される回転体部と、回転体部の傾斜部に少なくとも一部分が接する突起部を有するのとともにロータの回転運動にともないガイド部材を案内とすることでロータの厚み方向に直動運動される直動体部と、移動体と直動体部が回転体部に適当な圧力をもって加圧接触されるように配置された第2の加圧機構を設けたことにより超音波モータ付き直動機構を実現する。

#### [0008]

請求項3記載の発明によれば第2の加圧機構における加圧力が、第1の加圧機構における加圧力よりも小さいことを特徴とする。これにより超音波モータの駆動力は移動部材の負荷などの外乱に対して影響を受けないため、小型・薄型でも安定し駆動力が得られる超音波モータ付き直動機構が実現できる。

請求項4記載の発明によれば、請求項1ないし請求項3記載の超音波モータ付き直動機構において回転体部と移動部材とを一体的に構成する。これにより、小型・薄型な超音波モータ付き直動機構が実現できる。

# [0009]

請求項5記載の発明によればステータとロータに適当な加圧力を与える第1の

加圧機構と、直動体部が回転体部に適当な圧力をもって加圧接触されるように配置された第2の加圧機構とを共通化させることを特徴とする。これによれば、さらに小型・薄型な超音波モータ付き直動機構が実現できる。

請求項6記載の発明によれば請求項1~5記載の超音波モータ付き直動機構は、回転体部が直動体部と3点で接触されるようば突起部を有することを特徴とする。これによれば、移動体部と一体に動作する直動体部の力の作用点が回転体部に均等かつ安定に作用する為、スムーズに動作するとともに、振動等の外乱に対して強くなる。

#### [0010]

請求項7記載の発明によれば請求項1~6記載の超音波モータ付き直動機構を電子機器に用い、移動部材により負荷部材を駆動することを特徴とする。これにより電子機器の小型化、低電力化、並びに振動等の外乱に強く、また電磁ノイズの影響を受けない電子機器が実現できる。

請求項8記載の発明によれば請求項1~6記載の超音波モータ付き直動機構を電子機器に用い、移動部材により光学的な強度を可変することを特徴とする。これにより電子機器の小型化、低電力化、並びに振動等の外乱に強く、また電磁ノイズの影響を受けない電子機器が実現できる。

# [0011]

請求項9記載の発明によれば請求項1~6記載の超音波モータ付き直動機構を電子機器に用い、移動部材により光学的な距離を可変することを特徴とする。これにより電子機器の小型化、低電力化、並びに振動等の外乱に強く、また電磁ノイズの影響を受けない電子機器が実現できる。

#### [0012]

#### 【発明の実施の形態】

以下図1から図10を参照して本発明を適用した実施の形態を詳細に説明する

#### {実施の形態1}

図2は、本発明の超音波モータを用いた直動機構の第一の例のブロック図を示 したものである。超音波モータ1は、圧電素子を有する振動体に弾性振動を発生 するステータ2と、ステータの弾性振動により摩擦力を介して回転運動に変換されるロータ7と、ステータとロータに適当な加圧力を与える第1の加圧機構10で構成されている。ここで、ステータ2は固定支持部材11に固定されており、ロータ7の回転運動は、回転直動変換機構12により移動体部13の直動運動に変換される。

# [0013]

図1は、本発明の超音波モータを用いた直動機構の第一の例を示したものであ る。円板状の振動体4はその中心を支持板3に固定された中心軸6によって支持 されている。振動体4の第1の面には圧電素子5が接合されており、第2の面に は振動体4の振動変位を拡大し、ロータ7に回転力を与える突起4 a が設けられ ている。ロータ4の中心には軸受8が設けられ、その中心を中心軸6で案内して いる。また軸受8は、その外輪部がロータに固定されており、内輪部は加圧ばね 座9を介して中心軸6に一端を固定された第1の加圧機構である加圧ばね10に よって加圧することにより振動体4の突起4aとロータ7の間に接触圧を与える 。ここで、圧電素子5の圧電効果によって振動体4に励振された振動波は摩擦力 を介してロータ7の回転力に変換される。なお、本発明に適用可能な超音波モー タの具体例については、従来の特許公報に記載されており、詳細な説明は省略す る。例えば特開昭58-148682公報に進行波型を用いた超音波モータの基 本原理および駆動方法が開示されており、また、特開平 2-287281号公 報には正逆回転が可能な単相駆動型の超音波モータの基本原理および駆動方法が 開示されている。特に、後者の方式によれば、特開平7-170772公報に開 示されている自励発振回路を用いた駆動方式が容易に適用できるため、本発明に おける小型薄型な超音波モータ付き直動機構が実現できる。

# [0014]

回転体部14はロータ7の円周方向に対して少なくても一つ以上の厚みの異なる傾斜部を有するとともにロータと一体になって回転運動されるように固定されており、回転体部14の傾斜部に少なくとも一部分が接する突起部を有する直動体部15が、ロータの回転運動にともないガイド部材17a、17bを案内とすることでロータの厚み方向に直動運動される。直動体部15の一部には駆動対象

となる移動体部 1 3 を有する。ここで、移動体 1 3 と直動体部 1 5 が回転体部 1 4 に適当な圧力をもって加圧接触されるように第 2 の加圧機構である加圧ばね 1 6 を設けたことにより微小なガタ量を補正することが可能となり、高精度な超音波モータ付き直動機構が実現される。尚、第 2 の加圧機構である加圧ばね 1 6 における加圧力は、第 1 の加圧機構である加圧ばねの加圧力よりも小さく設定することにより、超音波モータの駆動力は移動部材の負荷などの外乱に対して影響を受けないため、小型・薄型でも安定し駆動力が得られる超音波モータ付き直動機構が実現できる。

#### [0015]

図3は超音波モータを用いた直動機構の第一の例の変形例一を示したブロック 図である。基本構成は図1に示したものと変わり無いが、移動体部13の移動量 を移動体検出手段にて検出し、その信号を制御回路に送って、超音波モータ駆動 回路にて位置を補正駆動する仕組みを示したものである。

移動体検出手段としては、光の変化量としての強弱、干渉、波長や、磁気の変 化量などである。

# [0016]

図4は超音波モータを用いた直動機構の第一の例の変形例二を示した図である。基本的な構成は図1と同じであるが、固定支持部材11にファイバー20及びレンズ24を中心部に配したコネクター22を取り付けており、同様に移動部材13にファイバー21及びレンズ25を中心部に配したコネクター23を取り付けることで、超音波モータの回転により移動体部13を直動させることで、ファイバー22から出る光の強度をファイバー21で受光する際の光学的な強度を可変するようにしている。このような構成とすることで、例えば、小型化、低電力化、並びに振動等の外乱に強く、また電磁ノイズの影響を受けない光情報通信用モジュールであるアッテネータが実現できる。

# [0017]

図5は超音波モータを用いた直動機構の第一の例の変形例三を示した図である。基本的な構成は図1と同じであるが、固定支持部材11にレンズ26を取り付けており、同様に移動部材13にレンズ27を取り付けることで、超音波モータ

の回転により移動体部 1 3 を直動させることで、光学的な距離を可変するようにしている。このような構成とすることで、例えば、小型化、低電力化、並びに振動等の外乱に強く、また電磁ノイズの影響を受けないカメラ、ビデオカメラ、光ピックアップなどのアイリス機構や、オートフォーカス機構、焦点設定機構が実現できる。

#### [0018]

図6は超音波モータを用いた直動機構の第一の例の変形例四を示した図である。基本的な構成は図1と同じであるが、先の実施例では軸受にベアリングを用いていたのに対して、本実施例ではロータ7の中心部にピボット部7aを設け、固定支持部材11もしくは支持板3と一体的に構成されているばね座18に設けた第1の加圧機構である加圧ばね10によりロータ7を振動体4に加圧接触させている点で異なる。すなわち、小型化に際しても簡易な構造で加圧機構が実現できる。

#### [0019]

図7は超音波モータを用いた直動機構の第一の例の変形例五を示した図である。本実施例では、固定支持部材11に直接レンズ27を設け、ロータと一体化されたされるのとともに中心部にレンズ27からの光を貫通できる穴部14aを設けており、直動体部15にも直接レンズ26を埋め込むことで、先の実施例に示した直動装置の更なる小型化を実現するものである。なお、この場合の回転体部14の駆動は、側面に配した振動体4に生じた微小振動を突起4aを介して伝えるもので、この場合の第1の加圧機構である加圧ばね10は回転体部14の側面より振動体4に対して配されている。なお、本実施例では、直接、振動体4で側面より駆動する場合を示したが、回転体部14の外周部に歯車を形成し、歯車減速輪列を介してモータより駆動することも可能である。

#### [0020]

なお、本実施例の超音波モータ付き直動機構は、回転体部14が直動体部15 と1点で接触する場合を示したが、3点で接触されるようば突起部を有すること によれば、移動体部13と一体に動作する直動体部15の力の作用点が回転体部 に均等かつ安定に作用する為、スムーズに動作するとともに、振動等の外乱に対 して強くなる。

# {実施の形態2}

本発明の実施の形態2について説明する。図8は本発明の超音波モータを用いた直動機構の第二の例を示したもので、図9は本発明の超音波モータを用いた直動機構の第二の例のブロック図を示したものである。先の実施例と基本的な構成は同じであるが、異なる点は、ステータとロータに適当な加圧力を与える第1の加圧機構と、直動体部が回転体部に適当な圧力をもって加圧接触されるように配置された第2の加圧機構とを共通化させたことで、さらに小型・薄型な超音波モータ付き直動機構が実現できる。すなわち、加圧ばね座18に固定された加圧ばね10により、ロータと一体的に構成された回転体部15を加圧接触させるようにしている。

## [0021]

図10は本発明の超音波モータを用いた直動機構の第二の例の変形例一を示したものである。基本的な構成は図8と同様であるが、移動体部にステージ28を設けることにより、負荷部材を駆動することで、電子機器の小型化、低電力化、並びに振動等の外乱に強く、また電磁ノイズの影響を受けない電子機器が実現できる。とくに、超小型で微動可能な直動ステージが実現できる。

# [0022]

# 【発明の効果】

以上のように、本発明は回転型の超音波モータと、回転運動を直動運動に変換するための回転直動変換機構により、超音波モータの回転運動を移動体部の直動運動に変換される超音波モータ付き直動機構を実現させるものであり、これによりバックラッシュがなく高精度で粗動と微動の送りができ、また剛性が強く外部の振動等の影響を受け難い直動機構が構成できる。

#### [0023]

また、小型で高出力の超音波モータを使っていることから機構全体の小型・薄型化、並びに磁気の影響を受けずまた他に影響を与えない直動機構が構成できる。また、停止時に消費電力を要しない点も特徴である。

従って、小型で低消費電力で高精度位置決めが可能な超音波モータ付き直動機

構並びにそれを用いた電子機器が実現できる。

# 【図面の簡単な説明】

#### 【図1】

本発明の超音波モータを用いた直動機構の第一の例を示したものである。

# 【図2】

本発明の超音波モータを用いた直動機構の第一の例のブロック図を示したものである。

## 【図3】

本発明の超音波モータを用いた直動機構の第一の例の変形例一を示したものである。

#### 【図4】

本発明の超音波モータを用いた直動機構の第一の例の変形例二を示したものである。

#### 【図5】

本発明の超音波モータを用いた直動機構の第一の例の変形例三を示したものである。

#### 【図6】

本発明の超音波モータを用いた直動機構の第一の例の変形例四を示したものである。

#### 【図7】

本発明の超音波モータを用いた直動機構の第一の例の変形例五を示したものである。

# 【図8】

本発明の超音波モータを用いた直動機構の第二の例を示したものである。

#### 【図9】

本発明の超音波モータを用いた直動機構の第二の例のブロック図を示したものである。

#### 【図10】

本発明の超音波モータを用いた直動機構の第二の例の変形例一を示したもので

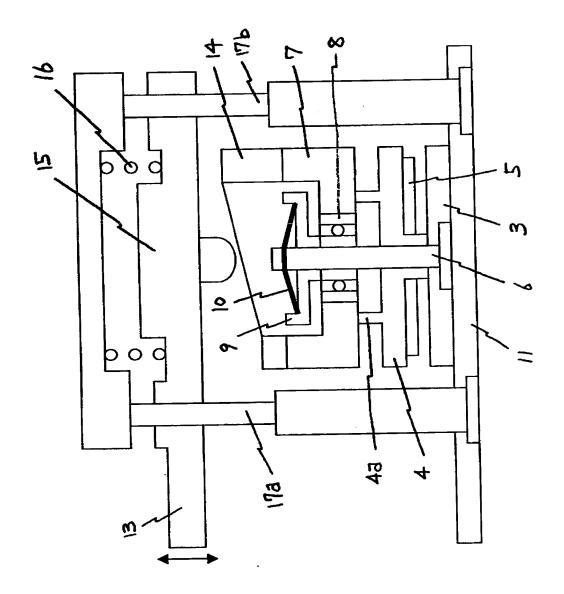
#### ある。

# 【符号の説明】

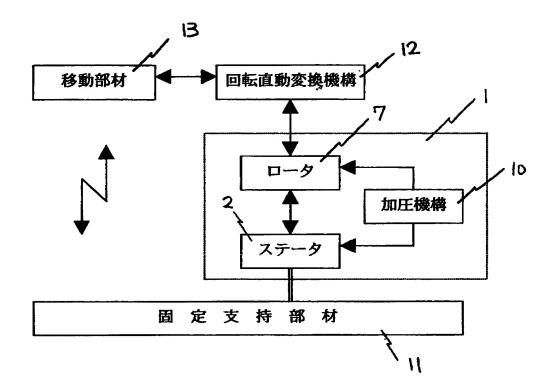
- 1 超音波モータ
- 2 ステータ
- 3 支持板
- 4 振動体
- 4 a 突起
- 5 圧電素子
- 6 中心軸
- 7 ロータ
- 8 軸受
- 9、18 加圧ばね座
- 10 加圧ばね
- 11 固定支持部材
- 12 回転直動機構
- 13 移動体部
- 14 回転体部
- 15 直動体部
- 16 第2の加圧ばね
- 17a、17b ガイド部材
- 20、21 ファイバー
- 22、23 コネクター
- 24、25、26、27 レンズ
- 28 ステージ

【書類名】 図面

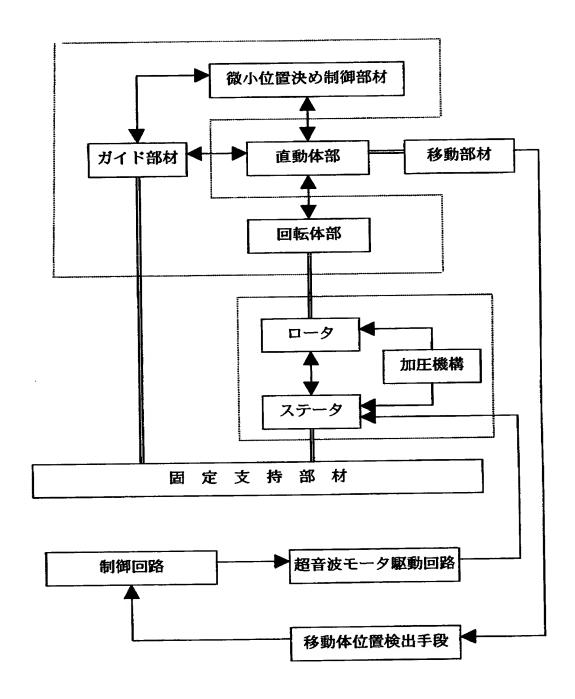
# 【図1】



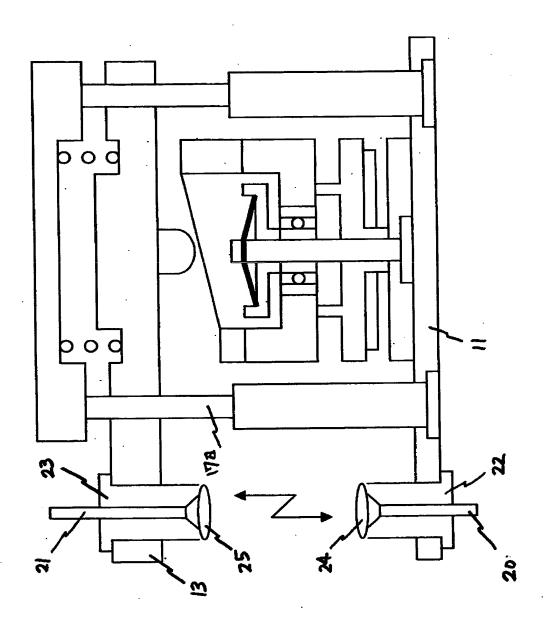
【図2】



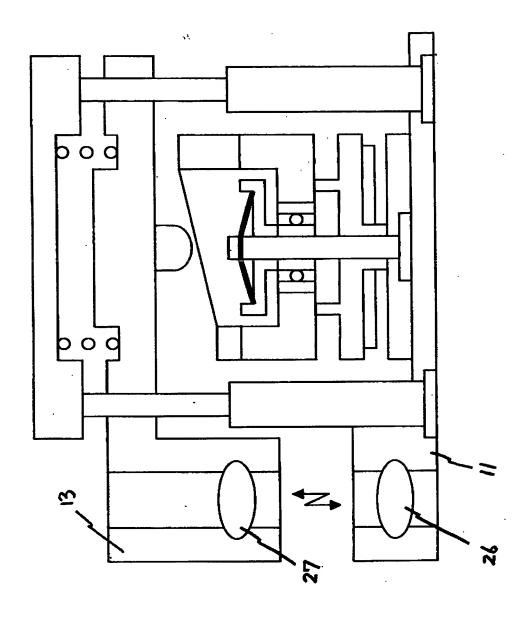
【図3】



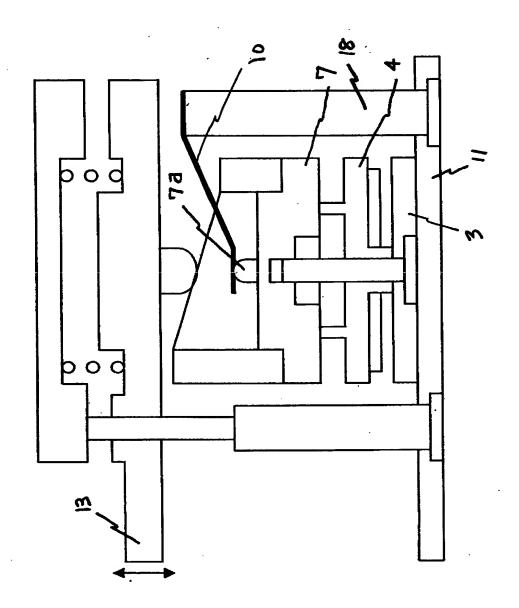
【図4】



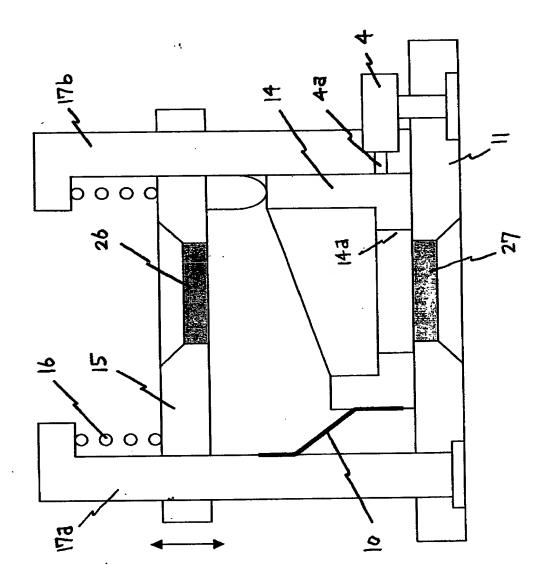
【図5】



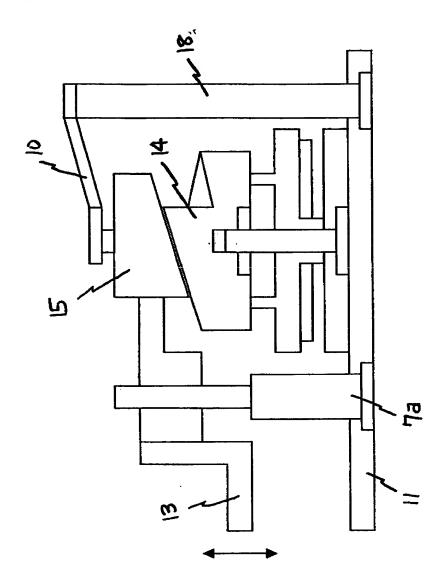
【図6】



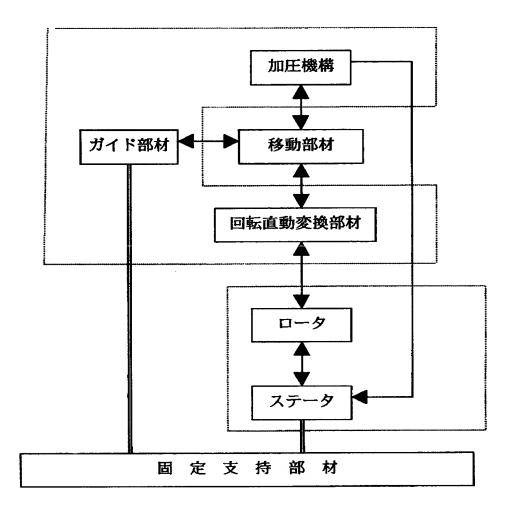
【図7】



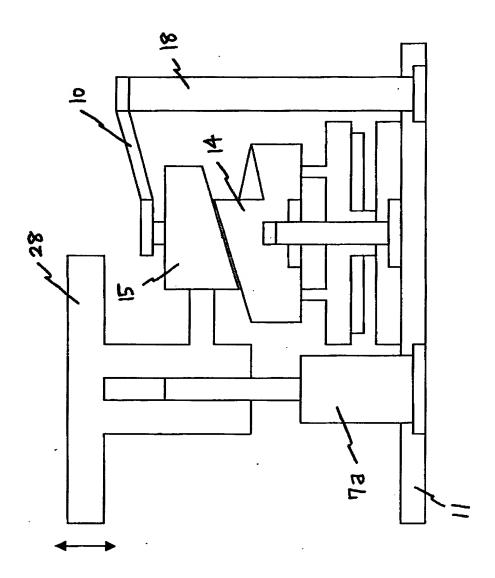
【図8】



【図9】



【図10】



特平11-269325

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 回転型の超音波モータを用い、微動、粗動が可能で外乱に強い小型な 低消費電力な直動機構を得ることにある。

【解決手段】 回転型の超音波モータと、超音波モータの回転運動を移動体部の 直動運動に変換させる回転直動変換機構を設けることにより超音波モータ付き直 動機構を実現させる。これによりバックラッシュがなく高精度で粗動と微動の送 りができ、また剛性が強く外部の振動等の影響を受け難い直動機構が構成できる

また、小型で高出力の超音波モータを使っていることから機構全体の小型・薄型化、並びに磁気の影響を受けずまた他に影響を与えない直動機構が構成できる。また、停止時に消費電力を要しない。

従って、小型で低消費電力で高精度位置決めが可能な超音波モータ付き直動機 構並びにそれを用いた精密移動台、光学的な強度可変ならびに距離可変装置など の電子機器が実現できる。

【選択図】 図1

特平11-269325

出願人履歴情報

識別番号

[000002325]

1. 変更年月日 1997年 7月23日

[変更理由] 名称変更

住 所 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 氏 名 セイコーインスツルメンツ株式会社